# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-025046

(43) Date of publication of application: 25.01,2002

(51)Int.CI.

G11B 5/84 C10M107/38 C10M171/04

// CION 20:04 C10N 40:18 C10N 70:00

(21)Application number: 2000-199829

(71)Applicant: HOYA CORP

(22) Date of filing:

30.06.2000

(72)Inventor: SHIMOKAWA KOICHI

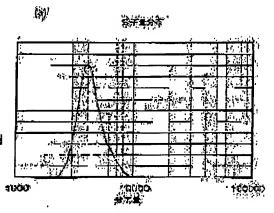
TOMIYASU HIROSHI

# (54) METHOD FOR MANUFACTURING MAGNETIC RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium excellent in durability by using a lubricant having regulated mol.wt.

SOLUTION: In the method for manufacturing a magnetic recording medium by forming at least a magnetic layer on a substrate and then forming a lubrication layer by vacuum vapor deposition, the lubrication layer is formed by using a lubricant refined to have regulated mol.wt. and depositing the vapor of the lubricant on the magnetic layer or on a protective layer formed on the magnetic layer.





T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	75.7	ers in By
MA	NII	MANA
<b>A203</b>	3935	1.07
1-21-54	4.4	L K

# (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-25046 (P2002-25046A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

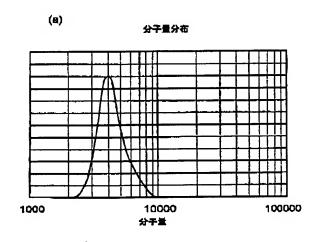
(51)Int.CL7	微別配母	FI	デーマコート*(参考)
G11B 5/84		G11B 5/84	B 4H104
C 1 0 M 107/38		C10M 107/38	6D112
171/04		171/0 <del>4</del>	
/ C10N 20:04		C10N 20:04	
40: 18		40: 18	
	朱荷奎等	未請求 請求項の数8 OL (s	全 5 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番母	<b>特局2000-199829(P2000-199829)</b>	(71)出旗人 000113263	
Anna between a		ホーヤ株式会社	
(22)出版日	平成12年6月30日(2000.6.30)	JOX都新檀区中新	62丁目7番5号
		(72)発明者 下川 黄一	
		東京都新徻区中鄉	哈2丁目7番5号 水一
		ヤ株式会社内	
		(72) 発明者 富安 弘	
		東京都新宿区中部	62丁目7番5号 水一
		ヤ株式会社内	
		(74)代理人 100086368	
		<b>弁理士 萩原</b> 蘭	
		Fターム(参考) 4H104 CD04A	eaosa jaoi lazo
		PA16	
		5D112 AA07	BCO2 FAO2

# (54) 【発明の名称】 磁気記録媒体の製造方法

# (57) 【契約】

【課題】 分子量が整った潤滑剤を用い、耐久性の優れ た磁気記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板上に少なくとも磁性層を形成した 後、真空蒸着法によって潤滑層を形成する磁気記録媒体 の製造方法において、分子量物製された潤滑剤を用い、 潤滑剤蒸気を前記磁性層又は磁性層上に形成した保護層 の表面に蒸着させることにより前記潤滑層を形成する。



(b)

Mw	Mn	Mw/Mn
4200	3925	1.07

(2)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 結板上に少なくとも磁性層を形成した 後、真空蒸着法によって潤滑層を形成する磁気記録媒体 の製造方法において、

1

分子屋精製された潤滑剤を用い、涸滑剤蒸気を前記磁性 層又は磁性層上に形成した保護層の表面に蒸着させることにより前に潤滑層を形成することを特徴とする磁気記 磁媒体の製造方法。

【請求項2】 前記潤滑剤は分子量分散度(Mw/Mn)が1.3未満であることを特徴とする制求項1 記収 10の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項3】 前記潤滑剤は分子量分散度(Mw/Mn)が1.1以下であることを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項4】 前記測滑剤は重量平均分子量が2,000~12,000の範囲内に特製されていることを特徴とする請求項1万至3のいずれか1に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項5】 前記潤滑剤は、超臨界抽出法により精製 したものであることを特徴とする請求項4に記載の磁気 20 記録媒体の製造方法。

【請求項6】 前記潤滑剤がパーフロロポリエーテルであることを特徴とする前求項1万至5のいずれか1に記載の磁気記録媒体の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の周する技術分野】本発明は、磁気記録媒体の製造方法に係り、特に高精度に分子点の扱った潤滑剤を川いて潤滑層を形成することのできる磁気記録媒体の製造方法に関する。

# [2000]

【従来の技術】一般に、磁気記録媒体の最上層には、記 録ヘッドとの接触摺動による抵抗を低減するために潤滑 旧が形成されており、使用する潤滑剤としてはパーフロ ロポリエーテル等が一般に用いられる。そして真空蒸着 法により潤滑州を形成する方法が提案されている(特別 平7-272268)。一般にこれまで真空蒸着法に用 いていた市販のパーフロロポリエーテル系潤滑剤はその 分子賦が約1、000から約15、000まで分布が広 がり、分子量分散度(Mw/Mn)は約1.3程度であ る。また、その市販の潤滑剤は品質不安定成分である低 分子量成分および未反応不純物成分が多く含まれてお り、真空蒸着法のように潤滑剤を加熱し、かつ真空にし て刑刑剤を蒸発させた場合、低分子側域から蒸発して心 分子領域へと徐々に蒸発して磁気記録媒体に蒸着されて いく。すなわち、広い分子量分布ゆえに潤滑層形成工程 において、真空裁算法を用いた場合、その生産始まりと 終わりとでは平均分子量が全く異なった潤滑層を形成す ることになる。また、低分子領域と高分子領域とでは潤 滑剤加熱温度、真空度などを一定した条件で生産するこ とができないので、制御が困難である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】たとえば、1日の生産 の中で、生産初期段階では潤滑剤中の低分子量領域から **添着され、生産終了時には高分子量制域をもつ潤滑剤が** 媒体に蒸着することになり、1日の生産の中で全く分子 量の異なった潤滑層を持った磁気記録媒体が生産される 可能性がある。低分子量領域の潤滑層を持った磁気記録 媒体は、高温雰囲気中においては潤滑層が低分子量であ るため熱に弱く脱厚減少を起こす。したがって、設定さ れた膜厚に対して薄くなり、CSS等の耐久性が非常に 悪くなり最悪の場合クラッシュを引き起こす。また、高 分子領域の潤滑州は低分子領域のそれに比べ非常に粘性 が高いため、CSSなどでは磁気ヘッドがディスクへ吸 着してしまうといった障害が引き起こされる。 したがっ て、本発明の目的は、分子量が整った潤滑剤を真空蒸着 法に用いることによって安定した潤滑層を形成し、かつ 高温温湿あるいは低温低湿などのさまざまな環境下にお いて耐久性に優れた磁気記録媒体を提供することにあ る。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】上記目的は、異空蒸着法に市阪のパーフロロポリエーテル系の潤滑剤を、ゲル設送クロマトグラフィー(以下GPCという)、超臨界抽出(以下SFEという)などの装置を使って分子量精製を行い、その制製された潤滑剤を真空蒸着法に用いることにより達成できる。

【0005】市販のパーフロロポリエーテル系の潤滑剤 を、GPC、SFBなどの装置を使って分子量分散度 (Mw/Mn) を限りなく小さくし、それを真空蒸着に よって磁気記録媒体に蒸浴することで測滑剤膜を形成す る。ことで分子量分散度とは、潤滑剤の分子量の広がり を示し、重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(M n) の比 (Mw/Mn) によって表わされる。使川する パーフロロポリエーテル系潤滑剤は液体潤滑剤、固体潤 滑剤とちらでも良く、また片末端基、両末端基などは限 定されない。また、末端基を変性させたものでも使うこ とができる。しかしながら、重量平均分子量は2,00 0~12.000までの範囲が良い。利滑剤の爪量平均 分子量が2.000未満の場合、高温雰囲気中において 膜厚減少が起こりやすく、CSS耐久性が劣化するので 好ましくなく、12.000を超える場合、粘性が高く なることにより、CSSにおいて磁気ヘッドが磁気ディ スクに吸着することになるので好ましくない。より好ま しくは4,000~10,000の範囲が望ましい。ま た分散度 (Mw/Mn) は1. 1以下であることがさら に叙ましい。

【0006】上記パーフロロポリエーテル系潤滑剤の分子量を精製する手段として、GPC、SPEなどを用いると容易に分子量料製できる。この他、限界ろ過法、減

圧蒸留法、컎膜蒸留法、超臨界クロマト法、カラムクロマト法など上述した重単平均分子量および分散度(Mw/Mn)を満足できるような分子量精製ができれば手法は問わない。中でも、SFEは分子量分散度が1.1以下の精製潤滑剤を容易に得ることができるので好ましい。上記潤滑剤を蒸着する対象物としては、特に制限はされないが、ハードディスクやフロッピー(登録所概)ディスク、磁気テープなど通常公知の方法により基板またはベースフィルム上に磁性層および保護層が形成されている磁気記録媒体が挙げられる。

3

#### [0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を実施例に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明に用いた潤滑層真空蒸糖装置の模式図で、この装置は真空チャンパー内で片面ずつ測滑剤を蒸消するようになっており、片面の蒸着が終わると反転機構により磁気ディスクを反転させ、残りの面に蒸棄するようになっている。真空度は流量減野可変パルブの調節により側御する。潤滑剤の蒸発源として、加熱ヒータを用いている。

【0008】図1において、1はステンレス製シャーレ、2は潤滑剤(GPCを使って特製を施したFomblin ZDOL2000:この時の重量平均分子量は 4,000、Mw/Mnは1.08である)、3は加熱用ヒータ、4は真空チャンパ、5は磁気ディスク、6はディスク用キャリア、7は流量調整用可変パルプ、8は 真空排気用ロータリーポンプ、9は真空排気用ターポポンプである。

【0009】(尖施例1) শ間割として、上記分子量料製を施したパーフロロポリエーテル系液体潤滑剤を用いた。 潤滑剤2を10gステンレス製シャーレ1に供給し、加熱ヒータ3で加熱する。加熱脈のステンレスシャーレ1の温度は、シース熱電対にて80℃±10℃に温度調節をおこなった。真空チャンバ4の中に、磁気ディスク5を設置し、真空チャンバ4内を10<sup>-5</sup> Torrになる様に調整し、10秒間放置した。その後反転機構により残りの面にも潤滑剤を蒸着させ、その後、真空排気用ロータリーポンプ8と真空排気用ターボポンプ9を停

止し、大気圧力になるまで放置し、磁気ディスクを取り出し、フーリエ変換赤外分光装削(FTIR)にて測消膜厚を測定した。磁気ディスク上に形成された潤滑膜厚は、10.0オングストロームであった。潤滑膜を形成するために使用した磁気ディスクは、ガラス場板上に、Cr下地層、CoCrPt磁性層、カーボン保護層を順次スパッタリングにて形成したサンブルを用いた。

【0010】(実施例2) SFE装置を使って精製した Fomblin ZDOL2000の重量分子量は4, 200、Mw/Mnは1.07の制料剤を使用し貨空然 着法で蒸着した。

【0011】 (突施例3) GPC装置を使って精製した Fomblin ZDOL2000の重量平均分子量は 3,000、Mw/Mnは1.12の阀滑剤を使用し真 窓蒸剤法で蒸剤した。

【0012】(実施例4) GPC装置を使って精製した Fomblin ZDOL2000の重量平均分子量は 4.000、Mw/Mnは1.25の測滑剤を使用し以 空蒸着法で蒸着した。

【0013】 (比較例) 精製していない Fomblin 7.DOI.2000 (重量平均分子量が2、600、M w/Mnは1.3)を上記磁気ディスクに蒸着すること 以外は、実施例1~4と同様にしてサンプルを作製し た。図2は比較例で使用した未精製潤滑剤のアウジモン ト社 (Ausimont) の潤滑剤2DOL2000の 分子賦分布(a)と、その滸暢性(b)を示したもので ある。これらの磁気ディスクを、MRヘッドスライダ (磁気抵抗型ヘッドスライダー)を用い、60℃、80 % (高温高湿)、5℃, 5% (低温低湿) における環境 で5万回のCSS試験をおこなった。結果を表1に示 す。また、MRヘッドスライダを川いて、ランプロード 方式におけるヘッドと磁気ディスクの耐久試験であるへ ッドのロード・アンロード試験を60℃、80%(高温 高淵)、5℃、5%(低温低湖)の環境でおこなった。 結果を表1に示す。

[0014]

【表 1】

	平均分子量	分散度	CSS	щ	ロード・アンロード試験
與認例 1	4000	1.08	>50K	1.5	>400K
実施例2	4200	1.07	>50K	1.5	>400K
突旋倒 8	9000	1.12	>50K	2.0	>400 K
実施例4	4000	1.25	>50K	2. ô	>400K
比較例	2800	1.30	20K	4. 2	100K

表1に示すように、真空蒸着に精製したパーフロロポリエーテルを用いた実施例の磁気ディスクは、精製せずに用いた比較例の磁気ディスクに比べて摩擦係数が小さく、50,000回のCSS耐久試験、400,000回のロード・アンロード試験において、吸着やクラッシュすることなく良好な耐久性が得られた。

【0015】上記実施例では、パーフロロポリエーテル 系潤滑剤を例にあげたが、パーフロロアルキルポリエーテル、磁気記録媒体などすでに潤滑剤として公知のもの ならばいずれでもよい。また、真空蒸着法の利点として、溶剤を使わず記録媒体に潤滑剤を形成できることでコストダウンが可能である。また、ディップ法で形成し

特別2002-25048

【0016】(実施例5)図3は抽出圧力を14MPa、カラム温度80℃の条件下で超臨界抽出法により精製したAusimont ZDOL2000の各ロット毎の分子量分布(a)と、その賭特性(b)を示したものである。図2と図3とを比較してわかるように、測消剤を精製することにより分子量分布が狭まり、又、諸特性(重量平均分子量(Mw),数平均分子量(Mn),分散度(Mw/Mn))も向上することがわかる。又、これらの4種の精製した潤滑剤を用いて実施例1と同様に磁気ディスクを作製し、CSS試験、ロード・アンロード試験を行ったが、吸着やヘッドクラッシュすること

なく良好な耐久性が得られた。

#### [0017]

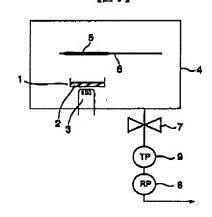
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、真空蒸 着法によって高精度分子量の整った潤滑層を少なくとも 磁性層が形成された基板上に形成することができるの で、高温高温や低温低温などさまざまな環境において耐 久性が良好な磁気記録媒体が得られるようになる。

## 【図面の簡単な説明】

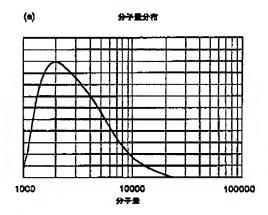
【図1】本発明に用いられる潤滑剤蒸着装置の模式図。 【図2】未料製潤滑剤の分子は分布とその諸特性を示す図。

【図3】精製した潤滑剤の分子量分布とその賭特性を示す図。

[図1]



[图2]



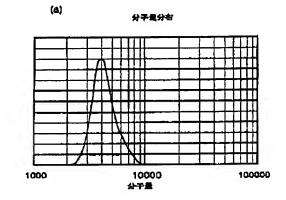
(b)

Mw	Mn	Mw/Mn
2600	2000	1.3

(5)

特別2002-25046

[図3]



**(p)** 

Mw	Mn	Mw/Mn
4200	3925	1.07

フロントページの続き

(51) Int.C1.7 C 1 0 N 70:00 識別記号

F I C 1 O N 70:00 テーマコード(参考)